CBL&H 202 293 6229

Searching PAJ

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-139005

(43) Date of publication of application: 13.05.1992

(51)Int.CL

CO1B 13/14 CO1B 33/12 0016 1/02 HO1L 21/314

(21)Application number: 02-256874

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

28.09.1990

(72)Inventor: NAITO KATSUYUKI

(54) PRODUCTION OF INORGANIC THIN FILM

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a uniform, smooth inorg, thin film by dropping a soln, of specified metal compd. on water, effecting the reaction of the metal compd. with water or with a compd. dissolved in the water, decreasing the area of the water surface to make a thin film and transferring the obtd. thin film on a solid substrate.

CONSTITUTION: A soln. is prepared by dissolving such a metal compd. (e.g. tetraethoxysilane) in a solvent (e.g. chloroform) that gives a water-insoluble product by the reaction with water or with a compd. dissolved in water. After this soln, is dropped on water to effect the reaction of the metal compd. with water or with a compd. dissolved in the water (e.g. ammonia), the surface area of the water is reduced by Langmulr-Blodgett method to form a thin film of 0.5-50nm thickness. Then, a solid substrate maintained horizontally is calmly brought into contact with the water surface to transfer the thin film on the substrate, which is then heat-treated.

LEGAL STATUS

Date of request for examination

Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or

application converted registration)

Date of final disposal for application

[Patent number]

[Date of registration]

Mumber of appeal against examiner's decision.

of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

옏日本国特許庁(JP)

四条許出額公開

@ 公開特許公報(A)

平4-139005

每公開 平成4年(1992)5月13日

SInt CI.5 湿冽配号 庁内整理番号 CUIB 13/14 Z 2104-4G 6971-4G 7158-4G 8518-4M C 01 G ĤÒL 21/314 Z

書査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

◎発明の名称

無機薄膜の製設方法

图特 版 平2-256874 質 平2(1990)9月28日

神奈川県川崎市罕区小向東芝町 1 香地 株式金社東芝総合 之

砂出 題 人 株式会社東芝 研究所内 特索川県川崎市幸区堀川町72番地・

弁理士 鈴江 武彦 外3名

、1. 発明の名称

量事 美の 製 煮 方 法

() : 水又は木中に静原した化合物と反応することに . 液化物経電準度場も得られている。 : より非水溶性の生成物を与える金属化合物を捨解 🎨 もた物液も水斑上に装下して效金属化合物と水文 - は水中に繊維した作を得るを反応させ、次いで39 本国の国教を減少させることにより需要を形成し、 **請摩重を国体者を上にひり取るこれを仲数とする** 発電電路の製造方法。

3~3.発表の非難な難能

【発明の目的】

(塩業上の利用分数)

この影響は、各種電気素子に用いられる業績 :化会物存属を製造する方法に関する。

泉型、100m以下の禁厚を有する管理裏 『が在日を乗めている。その中で主催を占めている 2.気圧地外電店母からなる存着であり、倒えば酸化

建業や離化アルミニウムは、種々の素子の紙組長 ヤコンデンサの房電体事業として使用されている。 また、数化スズや酸化イングウムのように进用さ 電性悪としても用いられている。 さらに在近では

これらの金属酸化溶薬の製造方法としては、尿 料となる金質の表面に形成する場合には、熱催化 **や語医験化区は意気中での自然験化などを利用す** さものがある。また、基板上に金属軟化度を形成 する方数としては真空スパック法やCVD法が程 いられる。

しかし、これらの方法を用いた場合、均一に譲 らかな尾海峡を任金の高便上に形成することは一 **軟に困難である。**

(命事が無決しようとする延期)

この発展はかかる事情に魅みてなられたもの であって、均一で改らかな気候回帯裏も任宝の法 製上に形成することができる根表準要の製造方法 を提供することを目的とする。

「『鬼朝の御泉』

(羅羅を解説するための手段)

この売明に低る低田野原の型辺方法は、水又 は水中に溶解した化合物と反応することにより非 水体性の症成物を与える企画化合物と溶解した体 、水体性の症成物を与える企画化合物と水又は水中 、水体性の症成物を与える企画化合物と水又は水中 、水体性の症状でして設全域化合物と水又は水中 で詳報した化合物とを反応させ、次いで拡水面の 面積を始少させることにより薄膜を形成し、設定 集を固体基板上に移し取ることを存在とする。

謝師した化合物とを反応させる。 三の原に用いる 『『『『お心史異化合物としては、冷緒に可格で、かつ水』 又は水中に溶解した化合物と反応することにより 非水名性の生成物を与たるものであればどのよう ^{さ、}なものでもよいが、好ましくは注意のハロザン語。 学体若しくはアルロキシ誘導体、アルミニウムの ヘロゲン誘導体若しくはアルキル誘導体、インジ ウムロハロゲン島帯体着しくはアルキル島 単体者 しくはアルコやシ誘導体である。溶液を形成する 草の智葉としてはどのようなものでも上いが、水 面に展開した際に油縄を作らずに強く広がるもの 」が好ましく、例えば、エタノール、シクロペキサ ノン、クロロホルム、ペンゼンなどが好通である。 異化合物と反応して非水溶性の止成物をつくるも)のであればどのようなものでもよい。

次に、上記簿並が領下された水面の面積を並少 は、ませることにより無限運動を形成する。この水園 での面積の並少方法としては種々の方法が適用でき 勞問平4-139005 (2)

283頁、1984年(Thio Solid Pifet,99.281 (1984))、及びエレタトセエクス・レターズ 忠、第20巻、12号、489頁、1984中に 忠、第20巻、12号、489頁、1984))には、第20巻、12号、489頁、1984))には、第20巻のには、1984))には、1984年により、1984年に1

本地別は、常種薄菓を製造するためたりラング ミタア・プロジェット注を応用することにより、 上述のLS県の利点を保持した無視因薄積を提供 するものである。

本発明においては、先ず、水又は水中に溶解した化合物と反応することにより水水溶性の生成物を分析を含まれた治療を水面上に凝下する。これにより、金質化合物と水又は水中に

うに水の表面強力を測定しながら行う方法が最も 夏ましい。

きらに、このようにして形成した無機 落幕を問 生 差板上に移し取る。この数の方法は得に限る れないが、一般に水平付着法と呼ばれる方は、 足力 できる。この方法においては、 基板を促出水平に得る、水面に動かに触れてなる。 素質体差型に付着させる。これにより、 はなく、 水面上の薄膜が固体差板上に移し取るれる。

なお、固体基板上に形成された無値存属については、構造安均性の観点から適宜の条件で高処理することが好ましい。

(作用)

米又は水中に密配した化合物と反応することにより非水溶性の生成物を与える金融化合物を消耗した物をを水面上に消下すると、水の大名な装面蛋力のために装溶液は水面上に薄く広がる。そして、鉄金属化合物はその下層に帯定する水火は水中に帯解した化合物と反応し、非水溶性の坐成

(実等界)

以下、この是明の実施制について顧明する。 <u>家集例は</u>

テトラエトキシシランをクロロホルムに答か し、1mg/mlの登録溶液を調整した。水型 18℃のLBトラフの水道上にこの機能溶液を 減下し、無機準備を形成した。この機能を表記圧 15 dyn/cmになるまで圧縮した後、全高等

の養養量で表面をコートしたガラス基質を登録する 平はして水流に安性させ、この無機容異を1番差 を上に別数させた。同様の操作を繰りなるように の意異を累集させた。その後、こでも時間が たというというというである。 他した。エリプソメトリーによって制度とれている 他した。また、また、また、数とのでは 数はなられた。また、また、数とのでは 数によりこのが重要を観察したところ、均一な異 が形成されていることが確認された。

发发师4

質量平4~139005 (3)

表排例2

テトラクロロシアンを用いることを味いて実施 別1と同様の無作を行ったところ、展年40nm の均一な酸化磁素が形成された。

夏蓝拐3

テトラクロロシランをクロロホルムに溶かし、 1 mg/m1の表別等数を調製した。水道18で のも台ドウフのアンモニア水の水底上にこの景別 歳を着でし、無機準算を形成した。この問題を表 歴史15 dyn/c mになるまで圧縮した後、会

された部間を150でで2時間加熱した。エリブソメトリーによって健定した故意、約10nmの展尾の酸化アルミニウム腺が形成されていることが確認された。また、光学顕微線及び電子類像設によりこの薄膜を観察したところ。均一な数が形成されていることが確認された。

麦套用5

トリエチルイングウムを成しています。 1 の は 8 代 の は 9 代 の は 8 代 の は 9 代

この神輿も故思したところ、均一な異が身成され っていることが登録された。

実施例 6

トリクロロインジウムを水に溶かし、1mg/ 平1の展開治療を調整した。水塩18℃の13~ 「ラブのアンモニア水の水筒上にこの具質欲を貫下 し、無視環境を形成した。この保護を支配圧 1 D **はタロノに血になるまで圧縮した後、魚の部骨**撃 で表面をコートしたガラス基礎をほぼ水平にして 水面に亜熱させ、この無無厚質を1層蓋板上に異 ・覆させた。間様の操作を取り返して合計3層の第 重き氣を含せた。その後、このようにして至似上 世形成された薄膜を200℃で2時間対象した。 エリプソメトリーによって制定した効果、約10 nmの異年の誰化インジウム異が形成されている ことが確認された。また、光学顕微鏡及び電子集 後親によりこの育威を観察したところ、均一な裏 が都成されていることが確認された。

【異似の効果】

この思明によれば、均一かっ清らかな歴度最も

持聞字4-189005 (4)

任金の名似上に形成することができる無限存職の 製造方法が提供される。

> **设置人代理人** 弁理士